

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第2部門第1区分  
 【発行日】平成18年3月23日(2006.3.23)

【公開番号】特開2001-58129(P2001-58129A)

【公開日】平成13年3月6日(2001.3.6)

【出願番号】特願平11-235196

【国際特許分類】

**B 0 1 J 23/58 (2006.01)**

**B 0 1 J 23/66 (2006.01)**

**B 0 1 J 29/068 (2006.01)**

**B 0 1 J 29/44 (2006.01)**

**F 0 1 N 3/10 (2006.01)**

**B 0 1 D 53/94 (2006.01)**

【F I】

B 0 1 J 23/58 Z A B A

B 0 1 J 23/66 A

B 0 1 J 29/068 A

B 0 1 J 29/44 A

F 0 1 N 3/10 A

B 0 1 D 53/36 1 0 2 H

B 0 1 D 53/36 1 0 4 A

【手続補正書】

【提出日】平成18年2月8日(2006.2.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載されている排気ガス浄化用触媒において、  
 担体と、  
 上記担体上に配置され、貴金属とBaとKとを担持したアルミナを有する内側触媒層と、  
 、  
 上記内側触媒層上に配置され、貴金属とBaとKとを担持したゼオライトを有する外側触媒層とを備えたことを特徴とする排気ガス浄化用触媒。